

## 金属顕微鏡



金属顕微鏡  
オリンパス(株)  
GX-51F

平成24年度導入 (財) J K A 補助事業



### 【主な用途・仕様】

研磨、腐食した金属材料及び製品のミクロ組織を観察する装置。

- ・倍率 : 50、100、200、500、1,000 倍
- ・出力 : フォトプリンター
- ・画像処理 (拡張焦点、貼り合わせ) 及び計測 (2点間距離、周囲長、面積など)
- ・JIS 及び ASTM 規格に基づく鑄鉄解析及び結晶粒度解析 (切断法、計数法)

### 【設備使用】

光学顕微鏡

### 【委託分析試験】

顕微鏡写真、マクロ写真